



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Tipo de Documento: PORTARIA

Nº do documento no sistema: Nº 481 / 2023 - GR

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2023.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N.º 513, DE 29 DE MARÇO DE 2023

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista a solicitação encaminhada pelo Processo Eletrônico n.º 23274.000163/2023-72, resolve:

Art. 1º Designar, conforme abaixo, os integrantes da Comissão Disciplinar Discente do Curso Técnico em Automação Industrial do campus Volta Redonda deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, em conformidade com os artigos 106 e 107 do Regulamento de Graduação, aprovado pela Resolução Consup/IFRJ nº 03, de 09 de fevereiro de 2015:

- I. Ayrton Ferreira da Costa Junior - matrícula SIAPE 1887622;
- II. Juliana de Fátima Calixto de Oliveira - matrícula SIAPE 1690285;
- III. Viviane Alves de Oliveira Menezes - matrícula SIAPE 1708748;

Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

(Autenticado em 30/03/2023 10:57)

RAFAEL BARRETO ALMADA
REITOR
2566347

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: **481**, ano: **2023**, tipo: **PORTARIA**, data de emissão: **29/03/2023** e o código de verificação: **f9c30b26c3**